



中华人民共和国国家标准

GB/T 4937.10—2025/IEC 60749-10:2022

半导体器件 机械和气候试验方法 第 10 部分: 机械冲击 器件和组件

Semiconductor devices—Mechanical and climatic tests methods—
Part 10: Mechanical Shock—Device and subassembly

(IEC 60749-10:2022, IDT)

2025-12-31 发布

2026-07-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	III
引言	V
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 试验设备	2
5 程序	3
6 失效判据	5
7 说明	6

前　　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 4937《半导体器件机械和气候试验方法》的第 10 部分。GB/T 4937 已经发布了以下部分。

- 第 1 部分：总则；
- 第 2 部分：低气压；
- 第 3 部分：外部目检；
- 第 4 部分：强加速稳态湿热试验(HAST)；
- 第 8 部分：密封；
- 第 10 部分：机械冲击 器件和组件；
- 第 11 部分：快速温度变化 双液槽法；
- 第 12 部分：扫频振动；
- 第 13 部分：盐雾；
- 第 14 部分：引出端强度(引线牢固性)；
- 第 15 部分：通孔安装器件的耐焊接热；
- 第 16 部分：粒子碰撞噪声检测(PIND)；
- 第 17 部分：中子辐照；
- 第 18 部分：电离辐射(总剂量)；
- 第 19 部分：芯片剪切强度；
- 第 20 部分：塑封表面安装器件耐潮湿和焊接热综合影响；
- 第 20-1 部分：对潮湿和焊接热综合影响敏感的表面安装器件的操作、包装、标志和运输；
- 第 21 部分：可焊性；
- 第 22 部分：键合强度；
- 第 23 部分：高温工作寿命；
- 第 24 部分：加速耐湿 无偏置强加速应力试验；
- 第 25 部分：温度循环；
- 第 26 部分：静电放电(ESD)敏感度测试 人体模型(HBM)；
- 第 27 部分：静电放电(ESD)敏感度测试 机器模型(MM)；
- 第 29 部分：闩锁试验；
- 第 30 部分：非密封表面安装器件在可靠性试验前的预处理；
- 第 31 部分：塑封器件的易燃性(内部引起的)；
- 第 32 部分：塑封器件的易燃性(外部引起的)；
- 第 33 部分：加速耐湿 无偏置高压蒸煮；
- 第 34 部分：功率循环；
- 第 35 部分：塑封电子元器件的声学显微镜检查；
- 第 36 部分：稳态加速度；
- 第 37 部分：采用加速度计的板级跌落试验方法；
- 第 38 部分：带存储的半导体器件的软错误试验方法；

——第39部分：半导体器件用有机材料的潮气扩散率和水溶解度测量；

——第40部分：采用应变仪的板级跌落试验方法；

——第42部分：温湿度贮存；

——第44部分：半导体器件的中子辐照单粒子效应(SEE)试验方法。

本文件等同采用 IEC 60749-10:2022《半导体器件机械和气候试验方法 第10部分：机械冲击 器件和组件》。

本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本文件由全国半导体器件标准化技术委员会(SAC/TC 78)归口。

本文件起草单位：中国电子技术标准化研究院、深圳华海达科技有限公司、广州市爱浦电子科技有限公司、广东力德诺电子科技有限公司、苏州海光芯创光电科技股份有限公司、东莞市科佳电路有限公司、江西鸿利光电有限公司。

本文件主要起草人：王琪、谢宝琳、王爽、薛涛、梁旦新、胡朝阳、廖发盆、李义园。

引　　言

半导体器件是电子行业产业链中的通用基础产品,为电子系统中的最基本单元,GB/T 4937《半导体器件机械和气候试验方法》是半导体器件进行试验的基础性和通用性标准,对于评价和考核半导体器件的质量和可靠性起着重要作用。拟由44个部分构成。

- 第1部分:总则。目的在于规定半导体器件机械和气候试验方法的通用准则。
- 第2部分:低气压。目的在于检测元器件和材料避免电击穿失效的能力。
- 第3部分:外部目检。目的在于检测半导体器件的材料、设计、结构、标志和工艺质量是否符合采购文件的要求。
- 第4部分:强加速稳态湿热试验(HAST)。目的在于规定强加速稳态湿热试验(HAST),以检测非气密封装半导体器件在潮湿环境下的可靠性。
- 第5部分:稳态温湿度偏置寿命试验。目的在于规定稳态温湿度偏置寿命试验,以检测非气密封装半导体器件在潮湿环境下的可靠性。
- 第6部分:高温贮存。目的在于在不施加电应力条件下,检测高温贮存对半导体器件的影响。
- 第7部分:内部水汽测量和其他残余气体分析。目的在于检测封装过程的质量,并提供有关气体在管壳内的长期化学稳定性的信息。
- 第8部分:密封。目的在于检测半导体器件的漏率。
- 第9部分:标志耐久性。目的在于检测半导体器件上的标志耐久性。
- 第10部分:机械冲击 器件和组件。目的在于检测半导体器件和印制板组件承受中等严酷程度冲击的适应能力。
- 第11部分:快速温度变化 双液槽法。目的在于规定半导体器件的快速温度变化(双液槽法)的试验程序、失效判据等内容。
- 第12部分:扫频振动。目的在于检测在规定频率范围内,振动对半导体器件的影响。
- 第13部分:盐雾。目的在于检测半导体器件耐腐蚀的能力。
- 第14部分:引出端强度(引线牢固性)。目的在于检测半导体器件引线/封装界面和引线的牢固性。
- 第15部分:通孔安装器件的耐焊接热。目的在于检测通孔安装的固态封装半导体器件承受波峰焊或烙铁焊接引线产生的热应力的能力。
- 第16部分:粒子碰撞噪声检测(PIND)。目的在于规定空腔器件内存在自由粒子的检测方法。
- 第17部分:中子辐照。目的在于检测半导体器件在中子环境中性能退化的敏感性。
- 第18部分:电离辐射(总剂量)。目的在于规定评估低剂量率电离辐射对半导体器件作用的加速退火试验方法。
- 第19部分:芯片剪切强度。目的在于检测半导体芯片安装在管座或基板上所使用的材料和工艺步骤的完整性。
- 第20部分:塑封表面安装器件耐潮湿和焊接热综合影响。目的在于通过模拟贮存在仓库或干燥包装环境中塑封表面安装半导体器件吸收的潮气,进而对其进行耐焊接热性能的评价。
- 第20-1部分:对潮湿和焊接热综合影响敏感的表面安装器件的操作、包装、标志和运输。目的

- 在于规定对潮湿和焊接热综合影响敏感的塑封表面安装半导体器件操作、包装、运输和使用的方法。
- 第 21 部分：可焊性。目的在于规定采用铅锡焊料或无铅焊料进行焊接的元器件封装引出端的可焊性试验程序。
 - 第 22 部分：键合强度。目的在于检测半导体器件键合强度。
 - 第 23 部分：高温工作寿命。目的在于规定随时间的推移，偏置条件和温度对固态器件影响的试验方法。
 - 第 24 部分：加速耐湿 无偏置强加速应力试验。目的在于检测非气密封装固态器件在潮湿环境下的可靠性。
 - 第 25 部分：温度循环。目的在于检测半导体器件、元件及电路板组件承受由极限高温和极限低温交变作用引发机械应力的能力。
 - 第 26 部分：静电放电(ESD)敏感度测试 人体模型(HBM)。目的在于规定可靠、可重复的 HBM ESD 测试方法。
 - 第 27 部分：静电放电(ESD)敏感度测试 机器模型(MM)。目的在于规定可靠、可重复的 MM ESD 测试方法。
 - 第 28 部分：静电放电(ESD)敏感度测试 带电器件模型(CDM) 器件级。目的在于规定可靠、可重复的 CDM ESD 测试方法。
 - 第 29 部分：闩锁试验。目的在于规定检测集成电路闩锁特性的方法和闩锁的失效判据。
 - 第 30 部分：非密封表面安装器件在可靠性试验前的预处理。目的在于规定非密封表面安装器件在可靠性试验前预处理的标准程序。
 - 第 31 部分：塑封器件的易燃性(内部引起的)。目的在于检测塑封器件是否由于过负荷引起内部发热而燃烧。
 - 第 32 部分：塑封器件的易燃性(外部引起的)。目的在于检测塑封器件是否由于外部发热造成燃烧。
 - 第 33 部分：加速耐湿 无偏置高压蒸煮。目的在于确认半导体器件封装内部失效机理。
 - 第 34 部分：功率循环。目的在于通过对半导体器件内部芯片和连接器施加循环功率损耗来检测半导体器件耐热和机械应力能力。
 - 第 35 部分：塑封电子元器件的声学显微镜检查。目的在于规定声学显微镜对塑封电子元器件进行缺陷(分层、裂纹、空洞等)检测的方法。
 - 第 36 部分：稳态加速度。目的在于规定空腔半导体器件稳态加速度的试验方法，以检测其结构和机械类型的缺陷。
 - 第 37 部分：采用加速度计的板级跌落试验方法。目的在于规定采用加速度计的板级跌落试验方法，对表面安装器件跌落试验可重复检测，同时复现产品级试验期间常见的失效模式。
 - 第 38 部分：带存储的半导体器件的软错误试验方法。目的在于规定带存储的半导体器件工作在高能粒子环境下(如阿尔法辐射)的软错误敏感性的试验方法。
 - 第 39 部分：半导体器件用有机材料的潮气扩散率和水溶解度测量。目的在于规定应用于半导体器件封装用有机材料的潮气扩散率和水溶解度的测量方法。
 - 第 40 部分：采用应变仪的板级跌落试验方法。目的在于规定采用应变仪的板级跌落试验方法，对表面安装器件跌落试验可重复检测，同时复现产品级试验期间常见的失效模式。
 - 第 41 部分：非易失性存储器可靠性试验方法。目的在于规定非易失性存储器有效耐久性、数

据保持和温度循环试验的要求。

——第 42 部分：温湿度贮存。目的在于规定检测半导体器件耐高温高湿环境能力的试验方法。

——第 44 部分：半导体器件的中子辐照单粒子效应(SEE)试验方法。目的在于规定检测高密度集成电路单粒子效应(SEE)的试验方法。

GB/T 4937(所有部分)一一对应采用 IEC 60749(所有部分),以保证半导体器件试验方法与国际标准一致,实现半导体器件检验方法、可靠性评价、质量水平与国际接轨。通过制定该标准,确定统一的试验方法及应力,同时完善半导体器件标准体系。

半导体器件 机械和气候试验方法

第 10 部分: 机械冲击 器件和组件

1 范围

本文件适用于处于自由态和组装到印制电路板上的半导体器件,以确定器件和印制板组件承受中等严酷程度冲击的适应能力。印制板组装是一种在组装到印制电路板的使用条件下,试验器件耐机械冲击能力的方法。机械冲击由突然施加的力,及装卸、运输或现场操作中的突然受力而产生,这种类型的冲击可能破坏工作特性,特别是在冲击脉冲重复的情况下。本试验适用于器件鉴定的破坏性试验。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

部件 component

器件或子组件的组成部分。

注 1: 例如包括源极和漏极是晶体管的组成部分,引线框架和管芯是封装集成电路的组成部分,电阻和集成电路是印制电路板的组成部分,主板是计算机的组成部分,LCD 显示屏是监控器的组成部分,复杂波形的交流和直流部分,以及作为软件程序组成部分的环路和算法。

注 2: 作为器件还是组成部分取决于所有者在分类时的意图。

3.2

引出端朝上方向 dead-bug orientation

封装引出端朝上的方向。

3.3

器件 device

为特定目的或执行特定功能而设计的设备、装置或另一实体。

注 1: “器件”一词通常用作固态器件类型的简称。

注 2: 作为器件还是组成部分取决于所有者在分类时的意图。

3.4

等效跌落高度 equivalent drop height

在真空、标准重力下,静止物体从该高度自由下落的高度,以获得与测试规范中规定的速度变化等效的速度。

注: 如果发生反弹为零的冲击,这是将发生特定速度变化的理论高度。此高度仅供参考,适用于各种试验条件。

3.5

自由态 free state

器件或印制板组件牢固地安装在试验设备上,从而能将规定的全部冲击水平传递到器件或印制板